⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

40 特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭63 - 153839

@Int_Cl_4	識別記号	厅内整理番号		❷公開	昭和63年(	1988	3)6月27日
H 01 L 21/68 G 03 F 7/00 H 01 L 21/30 21/68	1 0 2 3 6 1	S-7168-5F 7124-2H L-7376-5F K-7168-5F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全 9 頁)

図発明の名称 基板の回転保持装置

②特 関 昭61-285752

❷出 顧 昭61(1986)11月29日

優先権主張 @昭61(1986)8月13日9日本(JP)の特額 昭61-190246

砲発 明 者 新 原 → 薫 滋賀県草津市西渋川2の6の5

の出 願 人 大日本スクリーン製造 京都府京都市上京区堀川通寺之内上 34丁目天神北町 1番

株式会社 地の1

②代 瑶 人 弁理士 北谷 寿一

明 柳 書

1. 発 男 の 名 称

番板の回転保持装置

- 2.特許請求の範囲

 に対向して設けられた可動爪解除手段により 爪取動輪を介して基板を挟持・解放するよう に構成したことを特徴とする基板の回転保持 装置

- 2 可助爪操作リンクを爪匹動軸の突发像一場 部に当該爪駆動軸の回動中心から偏心させて 連結し、筒状回転軸と爪駆動軸とを相対回転 させて可助爪を操作するように構成した特許 請求の範囲第1項に記載した基板の回転保持 等置
- 5 爪威動輪の突動側一幅部に降八字状のカム 湯を存するプロックを設け、可動爪操作リンクの一幅に、とのカム溝と保合するカムフォロッを設け、筒状回転機と爪威動輪とを相対 多動させて狭性爪を操作するように構成した 特許請求の範囲第1項に記載した基板の回転

## 特開昭63-153839(2)

P.37/44

### 記載した基板の回転保持装置

- 5. 回転台に回転中心へ向けて移動可能なバラ ンサを散け、可動爪とパランサとを触対称に 配数して可 爪操作リンクで連結した 許請 求の範囲第4項に記載した基板の回転保持装
- ム 回転台の所長位置に侵心間転可能な統持爪 を立設して可動爪を構改した特許請求の範囲 第1項に記載した基板の回 伝保持装置

#### る発明の辞細な證明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体毒板や液晶用叉はフォトマスク 用がラス基板等の薄板状基板(以下タエハを除力) を「枚ずつ頑次水平に保持し、ウェハを回転させ ながら、鉄タエハの長面に肝巣の美面処理液を供 給し、美國処理を行う装置に用いられ枠にタエハ を、回転させながら水平に保持する装置に調する。 〔從梁技術〕

一般に基板の回転保持装置としては大別して々 キハの片面 も真空吸着する真空チャック方式のも

即ち、付券パネや可動爪解除手段が基板処理装 置の処理実内に磨ませた状態、あるいは処理室内 の茅錮気の影響を受け易い状態で配置構成されて いることから、腐食性の強い表面処理故を使用す る場合には、付勢パネが肩食され遺埃を発生し、 それがウェハに付着して歩買りを低下させたり、 可動爪解除手段等の耐久性を低下させる等の問題 がもった。

木発明はこのような問題点を解決することを技 術剤無風とする。

#### (問題点を解決するための手段)

上記間腹点を解決するために木発用に係る基板 の回伝保持装置は次のように構成される。

即ち、基板処理装置の処理室内へ突及させて図 低可能に設けた回伝軸と、固伝軸の突及何一端部 に政けた団伝収と、国転板に記念され基板の外縁 を挟持する少なくとも5個以上の挟持爪と、これ 5の挟持爪のうち少なくとも1以上のものを可動 爪とし、可動爪を基板挟持側へ押圧付勢するよう に殴けた付勢手取と、可 爪を付勢手取に抗して

の、あるいは、タエハの外 そろ本以上の抜投爪 で挟持するグリップチャック方式のものがある。 前者は基板の一面しか処理できないことから、ク エハの闽南を処理する場合には専ら後者のグリッ ブチャック方式のものが用いられる。

とのグリップチャック方式による回転保持装置 としては、 色未より 例えば特別 昭 57-207571 号公根に関示されたものが知られている。そとに は、基板処理装置の処理室内へ回転軸を突入させ て設け、その遊伝軸の突入側の一幕部に設けた図 転台に3本の可動爪を設け、これ6の各可動爪に 直接付勢パネを張散して各可動爪を基板挟持何へ 弾圧付勢するようにし、かつ可動爪を基板解放側 へ解除する可無爪斛除手段を可動爪に近機配置し て構成したものが展示されている。

### ( 発明が解決しようとする間観点 )

上記後米装置は各々の可動爪にそれぞれ付券パ ネを作用させていることから、クエハを建実に保 押するととがてきる点で秀れてはいるが、立む以 下の問題点を表している。

基板解放何へ解除するように設けた可動爪解除手 段とを備えて成る基板の回転条件装置において、 図板輪を筒状凹板軸で形成し、筒状図数軸内に相 対回領又は相対多動可能に爪包動物を貫通して設 け、爪駆動物の突股側一端部を可動爪操作リンク を介して可動爪と連絡し、それぞれ算状回転船と 爪駆動権の他領側岡士を付券手段で掛止するとと 6 に、当該付勢手政に対向して設けられた可動爪 解除手段により爪威動軸を介して基板を挟持・解 放するように構成したととを特徴とするものであ

#### (作用)

可動爪を装模挟控御へ拝圧付勢するための付勢 パネはそれぞれ箇状の回根軸と爪駆動輪の位端側 同士に掛止され、またとの付券パネに抗して可動 爪を基板解放側へ解除するための可動爪解除手段 は、との付券パネに対向して設けてあり、可動爪 解除手段で爪駆動輪を貸状回転軸に対して相対回 助又は相対移動するととにより、処理室内側の回 転台に設けられた可動爪を可動爪操作リンクを介

特開昭83-153839(3)

#ITEM

して操作し、クェハを挟持爪で挟持・無放すると とができる。つまり、上記付券パネと可 爪祭職 手段はいずれる処理室内より隔離した状態で配置 構成されており、処理液等による悪影響を排除す るととができる。

#### (実施例)

第1因は本義明に係る回転保持装置の第1の実 範例を示す経断関図、第2段はその平面図である。

この回 伝保押装置は基准処理装置の処理室を区 爾形成するカップ21内へ突起させて間転可能に 設けた印紙館6と、回転館6の変数例一着部に設 けた回転板2と、回転板2上に回転軸対象に配数 され、タエバ甲の外壁を挟持する4個の挟持爪1 ・1…と、これらの抉持爪のうち相対向するもの の一方を可動爪1aとし、可動爪1aそ美坂挟持 何へ押圧付券するように改けた付券パネ15と、 付券パネ15に抗して可動爪1mを基板原放側へ 解除するように設けた可動爪解除手及30とを備 えて成る。

回転板2は、回転軸6の突起側一部に固定した

また。この首状図転軸8は囲転位量後出手殺し 10・26)で停止位置を検出した後、クランプ 装置(8・8)でクランプするようになっている。 即ち、回転位置検出手段(10~26)は回転軸 の下部に固定され、回転輪6のクランプ位置を読 み取るための切り欠きを有する円板10と、との 円仮10の切り欠をを検出する光電センナ26と から成り、クランプ装量(8・9)は回転舶日に 固定されたフランジ8と、とのフランジ8.化対応 させて基台51に及けたシリンダ9とから成る。こ のエアシリング3の出力ロッドの先端をックンジ 8m形成四部に嵌入させて固収軸6をクランプナ るようになっている。

一方、爪取動館5の上端部には初記した可助爪 操作リンク4の性と中央部が当該爪壓動軸5の回 毎中心から循心させた状態で造着されており、彼 **状回転触らと爪腐動軸5とを相対的に回転させる** ととにより可動爪1aを操作するようになってい

また。爪狐動軸5の下端邸と、首状図伝軸6と

図板へッド2人にポルト24によって差別可能に 水平に固定され、タエハの寸法に応じて交換する ととができるようにたっている。そしてとの国伝 板之には4つのアーム28・28一が放射状に延 出して形成され、上記4個の挟持爪のうち、2本 が固定爪としてアーム28の先端部に立取され、 位の2木が可動爪1a・1aとしてアーム2gk 沿って水平方向へ振動自在に設けられたスクイメ 3 に立款されている。なか符号28はスタイメ3 とほゞ同一形状・同一重量となるように形成され、 回転軸対称の位置でアームに沿って痙攣自在に設 けられたパランサであり、後述する可動爪操作り ンク4Kよってスライダ3と連絡されている。.

回転輪8は、何秋の回転軸で形成され、との彼 状回転帕 6 内长相对照瞬可能だ爪壓動軸 5 を貧適 して使けてある。そしてこの貸状回転値6仕基台 31に軸受25により囲転自在に軸支され、同様 に高台31に設けられた区型モータ12によって ベルト11、ブーリアを介して回転区動されるよ うんなっている。

は引張パネ15により相互や菌板挟持何へ回転す るように付券されている。即ち、引張パネ16は 婦状回収職6の下畑に飲けたフランジ13から下 向きに突出したピン14と、爪取動輪5の下部に 突散したピン17とに掛止されており。この引張 パネ15の付券力はアランジ13の取付位置を受 更してピン14とピン17の関係を製金すること により裏仰するととができる。 なか爪駆動軸 5 の 下梢には、さらにもう一本のピン18が突æされ てなり、扶护爪でタエハ甲を挟弁しない場合に仕 とのピン18がァランジ13のピン14に当接し て停止されるようになっている。なか必要なら、 これらのピン14と18の接着を積知してクエハ・ の挟持を検出するようにしてもよい。

可動爪那原手及30は、基台31に取けられた エアシリンダ30で構成され、このエアシリング 30の出力ロッド30aが引張パネ15の一階を 係止しているピン17に対向するように配置され ており、引張パネ15の付勢力に抗してピン17 を二点値 で示す位置まで押し回すことによって

爪駆動軸6を反吟計回り方向へ回転するように 皮されている。このエアシリンダ3Qの解除動作 に選動して爪駆動軸 5 及び爪様作リンク 4 を介し てスライダ3に立むした可動爪1aを、第2回の 二点競技で示す解除位置まで移動するようになっ

WENDEROTH LIND & PONACK

上記の回帳保持装置を支持する基合31は、ガ イド19・19′に沿って昇降可能に設けられ、昇 降シリンダ18代よって昇降駆動するようになっ ており、昇降シリンダ18を伸及作動することに より、挟持爪部分が第1回の仮想線で示すように カップ21とり上方に上昇し、タスハ甲の着肚交 挟が可能となる。

なお符号23は基模像改装置(図示せず)の9 スハ推送用プーム、20はカップ21の内壁に敷 けられりエハVの下面へ処理液を供給するノメル、 22は回転ヘッド2Aの上方に水平移動可能に吊 **載されている処理液供給ノズルであり、ノズル2** 0・22には図示しない処理液供給手段が接続を れており、処理液をタニハ単の果面及び裏面に供

ナる。

次に昇降シリンダ18を伸長作動させることに より、基台31を上昇させ、挟持爪1を第1図に 示す実験位置から二点無線位置へ上昇させ、挟持 爪1の四部27が接送アーム23に保持された? エハWと同じ高さになるようにする。

次ドシリング30を収縮作動してそのロッドを 痛め、引張パネ16の付券力を輸与と、回転輸6 関 に作用させ、スライダ3を第2四に示す二点鎖 終位置から実保位置へ摺動させ、挟持爪1の凹部 27K上ってウエハ甲を挟持する。このとを、ピ ン18がピン14%当様しているか否かを検知す るセンサ(図示せず)を設けた場合には挟持爪が g エハwを挟持したか否かをオペレータが運事す るなともできる。

次に挟持爪1をエアシリンダ18によりさらに 上昇させるととにより放送送アームとクエハWの 裏笛周にスペースを与えアーム23を、タェハヤ の下面とり退去させた後、昇降シリンダ18を収 箱作動すると延台31は下降し、タエハ甲は第1

特問昭 63-153839 (4)

勧することができるように構成されている。 爻必 要なら、爪駆動軸 5 内に処理複供給路を賞頭形成 して上幅ドノズルを設けウェハヤの裏面に処理液 を供給するようにしてもよい。

次に、本実態例におけるクェハの保持助作につ いて説明ナる。

因示しない所定位置であらかじぬプリアライメ ントされたナエハヤは、液道アーム23によって、 タップ21の上方に多類せしめられる。

一方、 国 伝 軸 8 は 、 佐 屋決 め 用 円 板 1 り と 光 電 センサ28によって似位置決めされて停止し、次 に、シリンメ争のロッドの先端をフランジ8の凹 都に嵌入させることにより、正規に位置決めされ、 音定される。

しかる後、エアシリンダ30も作動させること により引張パネ15の付勢力に抗してピン17を 押圧し、軸5を回転軸5に対し、相対的に所定量 囲伝することによりスライダ3を労2因に示す夫 緑位置から二点蔵線位置へ簡単させ、縁送アーム 23に近い2個の挟持爪1の間隔を開いた状態に

図に示すニ点鏡線位置から実線位置へ下降してカ ップ21内に収容される。

しかる後、シリング9を収船作動することによ り、その出力ロッドとフランジ8の凹帯との係合 を解除し、回転舶8を固録自在として。モーター 12を収集させ、回転軸6を回転させる。との時、 触5は、パネ18により囲転軸8と連結されてい るため、回転船6と一件に回転する。 ナなわらゥ エハツは挟押爪1により水平に挟持された状態で 壁伝する。

**せこでリエハwの表面にエッチング液、現象感、** 又は危後液体の所要の表面処理液をウェハΨの中 央部さで容易せしめられたノズル22より供給 い タエハ表面を処理する。との時、必要により、 カ ップ21の内壁に設けられたノズル20からゥェ ハΨの裏面にも長面処理液を供給し、裏面も同時 に表面処理を行うとなる可能である。

との国伝中、スライダ3に生じる違心力は、対 **私位置に配置されたパランサ28により平荷状態** となり、ベネ15の負荷が受動を生じるととはた.

#### 特際昭63-153839(5)

く、安定してクエハWを図旨させるととができる。 以上のようにして所要の表面処理が終了すると、 位置決め用円板10の切り欠き部と、光電センテ 26とが対向する位置にて、回転輸のを停止させ、 シリング3を作動させて七のロッドをフランジ8 の四部と係合させることにより正確に位置決めさ

WENDEROTH LIND & PONACK

次ドシリング18を作動させることによりタエ ハ೪モ上昇させた後、撤送アーム23をクェハ下 部に挿入し、さらに、シリンダ30を作動させる ことにより撤送アームに対向する挟持爪1の間隔 を聞き、クエハ∀を推送アーム23の上に数量す

とのようにして、推送アーム23によって1枚 プロ撤送されてくるクエハ甲を保护し、所募の長 両処理を行なりことができる。

第3四は木発明に係る回転保持装置の第2の実 延興を示す総断両図、第4図はその平面図である。 とれらの国にかいて第1個及び第2因に示した同 一部材は関一符号で扱わす。

37・37mが配訳され、そのうちの↑木37a はスライダ3に立取されている。

したがって、一対の無端ペルト35・35′化よ って挟持爪36・36′の上ガを水平量送されても たタエハ質は、挟弁爪38・3m に当接して位置 決めされ、次に回伝輸日を第3回の二点鍼様位置 まで上昇させることにより、タエハ亨を無端ペル ト35・35′ からタエハ収置ピン37・37′ 上に 多載するとともに、下起の可動爪無腕手段41が 非作動状態となり、タエハWを挟持爪36·38′ ~ る。 ・38・38で挟持するととができる。

可助爪解除手段41は、第5周又は第6回に示 ナようにカムチへによって構図される。

すなわち関中、爪駆動輪5に立設したピン17 に、回転自在なロール42を付款するとともに、 回転帕6が下降したとき、このロール42と係合 するカム41を触5の下端の下方に配及してかく と、回転触8の下降に伴いロール42はパネ15 の付勢力に抗して触5を回伝輸8に対して相対的 に回転させ、14四に示すスライダラを指動させ

仮想銀で示す符号35-35'仕基板搬送用の一 対の無端ペルトでもり、この独送ペルト3 B・35' は、カップ21内に配置され因示を省略したブー りに張散されてかり、一方カップ21には推送べ ルト35・35′ に対応させて図示を省略したクエ ハ遠入・撤出口が関ロされ、との出入口には罪が 関閉自在に設けられている。

との気』の実施例にかいては、以下に述べる点 が上記第1の実施男と異なる。

4 木の鉄持爪38・38′・38・38′ のうち 1 木の挟持爪38が可動爪としてスライメ3に立む され、他の挟持爪36′・38・38′ 灶回転板2の ナーム2mに立設されている。とれらの狭井爪3 8・3 6'・3 8・3 8' のうちタェハΨの搬入方向( 第4図矢印B)から見て手前側に配取された狭持 爪38·38 は後方側に配数された鉄井爪38. 38′よりも得丈が任くたっており、後方気の挟井 爪38・38 は位置決めピンとして後絶する。

また、とれらの挟持爪の内径側には、挽持爪3 8・3 6′ よりもさらに背丈の任いウエハ鉄壁ピン

て狭粋爪38・38′の関痛を聞く一方、逆に回転 鮭6が上昇すると、ロール42はカム41と離れ パチ15の付券力が爪匹動物をに加わり、第4図 に示す知く、リンク4を介して、スライダ3を回 伝中心方向へ推動させるため、クェハサは、挟持 爪38・38にて挟持される。

なか、上記した実施例では、いずれもアーム2 a を 4 木配数したものドついて記述したが少なく とも3本学問題で配設しても良いことは勿論であ

第7四は木発明に係る四根保持装置の劣るの実 施興を示す要都維新面際であり、ことでは、爪盔 - 動権 5 が回転軸 6 に対しその輪線方向に指動自在 に保収されており、爪駆動軸5の上輪にカム湾4 38を存するブロック43が関定されており、こ の軸5の上方への趨動に伴いカム勝43aに行っ てオムプロア48が従着するととにより、リンク 44がガイド50に泊って水平多動し、挟持爪1 ガクエハ甲を挟持又は解除するよう構成されてい

すなわち、爪駆動植ちの下方に突殺し立ビン4 フにより。回転軸8が下降したときのみ、軸5は パネ15の付券力に抗して相対的に上昇し、挟持 爪1 第7図実線に示す如く聞き、図伝帖6が上 丹したときはベネ15の付勢力により投持爪1を 第7四二点鏡根で示す知く閉じ、クエハマを挟拾 てきる機構になっている。

第1因シェび第7因の場合は、例えば回転額を 吊殺して、クエハの主菌を下方に向けてクエハを 挟持し、タエハを回転させたがら表面処理できる にとは言うまでもたい。

668図は木発明の第4の実属側を示す平面図、 第9段はその要部を示す森斯道値である。この悠 4 の実施例は第1の実施例と以下の点で異なる。

即ち、回転板60にはアームがなく、4本の挟 投爪のうち、 5 木の固定爪52を回転板50に立 聚し、1本の可動爪51をスライダ54に立むし てある。との可動爪51は、回転板50m切象し た長穴83を上下に選嵌状に貫通してスライッち 4に固定されており、スライダ64とともに基板

がゥェハ保持邸として形成され、その下部に仕播 **象麗78が西定され、上紀ナーA70ak回転可** 能に立設されている。そして揺り籠78は可動爪 操作リンク71に連結され、爪玄動軸5を介して 揺動される。

クエハ保持部は段落状のクエハ収置部78と、 揺り越り6の揺りに迷りしてクェハザを挟弁する 切欠状の爪部77とが一体に形成してあり、ウェ ハ教医部78上に装置したタエハヤを爪部77で 抜枠するようになっている。

第13回は、第12回にかけるクエハ条持部の 要形質を示す針視器であり、爪部ファを可動爪フ 3a不休の回伝中心上り偏心させた位置に設けた 小円柱で形成したものである。

スタ第12因及び第15因に示す可動爪にかい ては、付勢パネ15の付勢力を第1図に示した方 肉と逆に作用させるととも可能である。第14回 は本発明に係る基板の回転保持装置を真空式の処 理室内に臨ませて設けた場合の実施例を示す経療 面包である。

特開昭63-153839(6)

P. 41/44

抜井側へ移動可能に構成されている。 そしてスラ イメ5.4 は可動爪機作リンク53を介して爪駆動 軸5の上端部56と連絡されている。

なか符号 5 5 は、スクイグ 5 4 と回転触対象化 記載されたパランサであり、同様に回転抜50m 切録された長大84mピン59を遊後状に貫通し て政けられ、スライダ54とパランスするように なっている。

なが可動爪51に対向する固定爪52をパラン ナも5尺立数して可動爪とナることもできる。

第10回は本発明の第5の実施例を示す優悪の 平国図、第11回はその要都業所面図、第12周 は可動爪の質視的である。この第5の失施例は第5 1の実施例と以下の点で具なる。

回転板プロのアームアロミを6本放射状に水平 方向に突散し、6米の挟持爪73は名アームフ0 aの売場に設けられ、6本の抉择爪73のうち、 3 本を可助爪73aとして顔定爪と交互に配置し てるる。

可動爪73aは第12図に示すようにその上部

との図にかいて第1回と同一の部材は同一の谷 号を用いて姿わしている。

符号84は真空式表面処理装置のチャンパ、8 3はチャンパ84内を密閉する開閉可能に散けら れたカペ、85は其空引き用のドレン告、80は チャンパ84の底壁と筒状図転輪用の軸受管88 とを密閉状に閉止するベローズである。

昇降シリンダ18により軸受管86が昇降して 4ペローズ8 Oが伸縮して処理室内を密閉するよ うになっている。

又軸美信88と回転輪6との間にもオイルシー ル等の動針止手段81が嵌着され、頃 伝輸6と爪 駆動軸5との関にも0リング等の針止手段82が 介在させてある。

とうすることにより、真宝式表面処理装置にお いても木発明に係る基板の回転保持変異を用いる ことが可能となる。

(発明の効果)

本元明によれば、耐食性の弱い付勢パネや可動 爪解軟平段を処理室内から隔絶するととができ、

**遊板の回転保持装置からの視塵をなくし、又装置** 

WENDEROTH LIND & PONACK

#### 4. 国軍の簡単な説明

の耐食性を高めることができる。

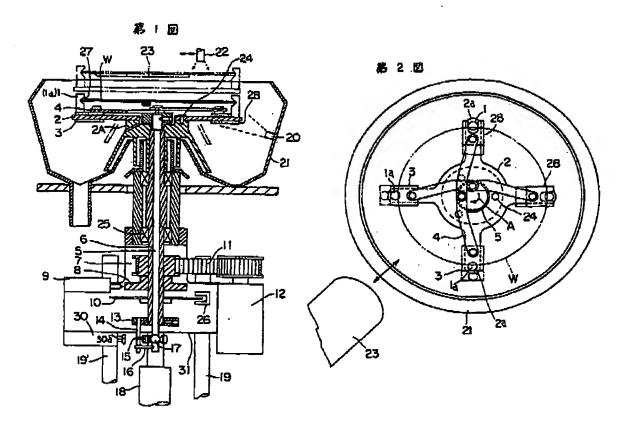
¥…養板(タエハ)、1 …挟持爪、1 a …可動爪、2 …回伝板、3 … スライダ、4 … 可動爪操作リンク、5 …爪駆動軸、6 …何状回転軸、(8・

#### 特別昭63-153839(ア)

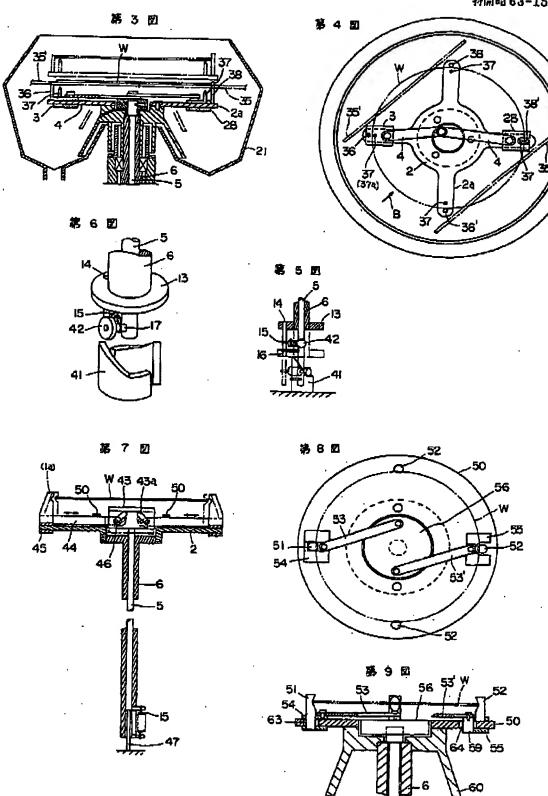
9 ] … クランブ装電、15 … 付勢パネ、28 … ベ ランサ、30 … 可 爪解除手段、43 … カム海用 ブロック、438 … カム溝、48 … カムフォロク。

仲 出頭人 大日本スクリーン製造株式会社

作題人 北谷 寿 — ( )

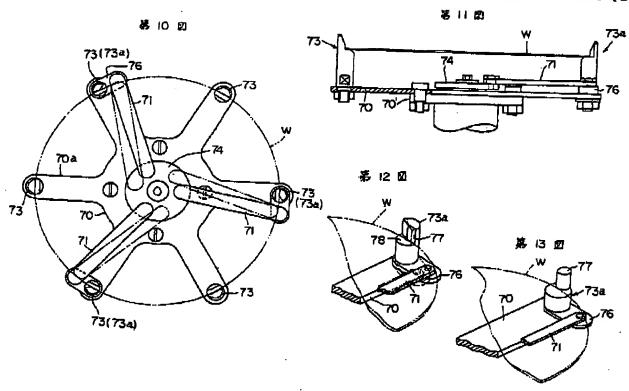


## 特開昭 63-153839 (8)

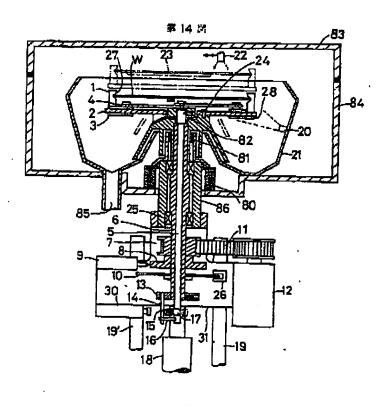


# 持開昭 83-153838 (9)

P.44/44



WENDEROTH LIND & PONACK



-243-